

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 5 区分

【発行日】平成 29 年 8 月 17 日 (2017.8.17)

【公表番号】特表 2016-525174 (P2016-525174A)

【公表日】平成 28 年 8 月 22 日 (2016.8.22)

【年通号数】公開・登録公報 2016-050

【出願番号】特願 2016-527024 (P2016-527024)

【国際特許分類】

A 4 1 D 13/11 (2006.01)

A 6 2 B 18/02 (2006.01)

【F I】

A 4 1 D 13/11 Z

A 6 2 B 18/02 C

【手続補正書】

【提出日】平成 29 年 7 月 10 日 (2017.7.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ハーネスと、
マスク本体と、
呼気弁と、を備える呼吸マスクであって、
前記呼気弁は、

弁座、及び、前記弁座と係合した可撓性フラップを有し、

前記可撓性フラップは、閉鎖位置から開放位置に移動した時又は開放位置から閉鎖位置に移動した時に、前記フラップにフラッシュを起こさせる 1 つ又は複数の材料を含む、呼吸マスク。

【請求項 2】

マスク本体と、

前記マスク本体に取り付けられたハーネスと、

弁座、及び前記弁座と係合した可撓性フラップを含む呼気弁と、を備える呼吸マスクであって、前記可撓性フラップが、帯域シフトフィルムを含む、呼吸マスク。